

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-059385

(43)Date of publication of application: 04.03.1997

(51)Int.Cl.

CU8u 77/14 CO8G 77/14

(21)Application number: 07-230684

(71)Applicant: NIPPON UNICAR CO LTD

(22)Date of filing:

17.08.1995

(72)Inventor: ANDO EIJI

**ARAI KENJI** 

SUZUKI KENICHI

#### (54) NEW MODIFIED ORGANOPOLYSILOXANE COMPOUND AND EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR SEALING USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an organosiloxane compound derived from a specific method and capable of giving a composition having excellent resistance to water, adhesivity to an IC substrate, heat resistance, mold releasability, imprinting property and reliability by mixing to an epoxy resin. SOLUTION: An SiH group-containing organopolysiloxane compound is added with three species of compound composed of (A) a compound simultaneously having an epoxy group and an alkenyl group, (B) a compound of formula I (R6 is H, a monofunctional hydrocarbon or acyl; (a) and (b) are each 0 or a positive number, and (a+b)≥1; R10 is a monofunctional hydrocarbon containing an alkenyl) and (C) a compound of formula II (R8 is an epoxy-containing group; (c) and (d) are each 0 or a positive number, and (c+d)≥1; R11 is the same as R10) in the presence of a catalyst to obtain a compound of formula II [R is H or a monofunctional hydrocarbon; R1 is an epoxy-containing group; R2 is an organic substituting group of formula IV (R5 is a ≥2C bifunctional hydrocarbon); R3 is an organic substituting group of formula V (R7 is the same as R5); R4 is the same as one of R, R1 and R2; (I), (m) and (n) are each 0-1,000; (o) is 1-1,000, etc.].

H'\*Q (C. (14 0) . (C. H. D) . K\*

H"O (C.E. O) . (C. H. O) . R.

η· - 12 ο - 12

no term of term of the

-R\* O (C. H. O) & (C. R. O) . R\*

١.

M

1

Ш

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

01.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3602619

[Date of registration]

01.10.2004

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

# THIS PAGE BLANK (USPTO:

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平9-59385

(43)公開日 平成9年(1997)3月4日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C 0 8 G	77/42	NUK		C08G	77/42	NUK	
	77/14	NUG			77/14	NUG	
C08L	83/10	LRY		C08L	83/10	LRY	

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 9 頁)

(21)出願番号	特顧平7-230684	(71)出顧人 000230331
		日本ユニカー株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)8月17日	東京都千代田区大手町2丁目6番1号
		(72)発明者 安藤 英治
		神奈川県横浜市青葉区鴨志田町533グリー
		ンヒル鴨志田東3-205
		(72)発明者 新井 健次
		神奈川県横浜市南区南太田町1-88
		(72) 発明者 鈴木 賢一
		神奈川県川崎市宮前区平2-12-7-404
		(74)代理人 弁理士 倉内 基弘 (外1名)
		CALLETY NEET WILL STAN OLIVE

(54)【発明の名称】 新規な変性オルガノポリシロキサン化合物およびそれを用いた半導体封止用エポキシ樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 新規な変性オルガノポリシロキサン化合物及 びそれを用いた半導体封止用エポキシ樹脂組成物を提供 する。

式(1)

【化1】

 $R^{4} = \begin{pmatrix} R \\ S & i & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \\ S & i & O$ 

.....(1)

\*【解決手段】 変性オルガノポリシロキサン化合物は次

を有する。このものはエポキシ樹脂に配合して半導体封

止用エポキシ樹脂組成物を与える。

【特許請求の範囲】

\* の三種の化合物を付加させることにより次式(1):

2

S i H基含有オルガノポリシロキサン化 【請求項1】 合物に触媒の存在下に下記(a)、(b)および(c)\*

1

在下に下記(a)、(b) および(c) \*
$$R^{4} = \begin{cases} R \\ S \text{ i O} \end{cases} \begin{pmatrix} R \\ S \text{ i O} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ S \text{ i O$$

[式中、Rは同一または相異なり、水素原子または1価 10%  $R^2$  は次式: 【化2】 の炭化水素基を表し、

R¹はエポキシ基含有基を表し、

(式中、R<sup>5</sup> は炭素原子数2以上の2価の炭化水素基を 表し、R<sup>6</sup> は水素原子基、1 価の炭化水素基またはアシ ル基を表し、aおよびbは0または正数で、かつa+b★  $-R^7 O (C_2 H_4 O) c$ 

(式中、R' は炭素原子数2以上の2価の炭化水素基を 表し、R<sup>®</sup> はエポキシ基含有基を表し、c および d は 0 または正数で、かつa+b≥1である)で表される有機 20 置換基を表し、

 $R^{4}$  はR、 $R^{1}$  または $R^{2}$  のいずれかに定義された意味 を表し、

l、m、nおよびoはそれぞれ平均数でl、mおよびn は0~1000でありoは1~1000であり、それら は  $1 \le l + m + n + o \le 1000$ を満足する値であり、 更に $R^4$  が $R^2$  の場合は $1 \ge o / (n+o+2) \ge 0$ . 0.2を、それ以外の場合は $1 \ge o$   $/ (n+o) \ge 0.0$   $\diamondsuit$ R100 (C2 H4 0) a (C3 H6 0) b R6

(式中、R<sup>6</sup>、 a および b は前記式 (1) で定義したの 30◆ (3): と同じ意味を表し、R<sup>10</sup> はアルケニル基を含有する一価 の炭化水素基を表す)で表される化合物、(c)次式 ◆ (3)

(式中、 $R^8$ 、a および b は前記式(1)で定義したの と同じ意味を表し、R" はアルケニル基を含有する一価 の炭化水素基を表す)で表される化合物。

【請求項2】 請求項1記載の方法により製造された請 求項1における式(1)で表される変性オルガノポリシ ロキサン化合物。

【請求項3】 エポキシ樹脂および請求項2記載の変性 オルガノポリシロキサン化合物を主剤とする半導体封止 用エポキシ樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な変性オルガ ノポリシロキサン化合物の製造方法、その方法により製 造された新規な変性オルガノポリシロキサン化合物およ びそれを配合した半導体封止用エポキシ樹脂組成物に関 する。更に詳しくは、成形時に優れた離型性を示し、成 形後には耐水性、IC基盤との密着性および耐熱性が良

 $^{\circ}_{-R^{5}}$  O (C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> O) <sub>a</sub> (C<sub>3</sub> H<sub>6</sub> O) <sub>b</sub> R<sup>6</sup>

★≧1である)で表される有機置換基を表し、 R<sup>3</sup> は次式:

【化3】  $(C_3 H_6 O) a R^8$ 

☆ 2 を満足する値であるが、ただし、mが O の場合は R <sup>4</sup> は $R^1$  に定義された意味を表し、nが0の場合は $R^4$  は  $R^{2}$  に定義された意味を表す] で表される変性オルガノ ポリシロキサン化合物を製造するにあたり、(b)の化 合物の付加工程の後に(c)の化合物の付加工程を行う ことを特徴とする式(1)の変性オルガノポリシロキサ ン化合物の製造方法:

- (a) エポキシ基とアルケニル基を同時に持つ化合物、
- (b) 次式(2):

[化4]

【化5】

く、信頼性の優れた半導体封止用エポキシ樹脂組成物を 与える変性オルガノポリシロキサン化合物およびそれを 配合した半導体封止用エポキシ樹脂組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術とその問題点】従来より、半導体封止用に エポキシ樹脂組成物が用いられ、応力緩和や離型性の向 上の目的で各種シリコーンオイル類が配合されてきた。 特公平2-36148号では、エポキシ基とポリオキシ アルキレン基を有する変性オルガノポリシロキサンを配 合することによりトランスファーモールディング時の離 型性、捺印性および密着性が優れた成形用エポキシ樹脂 組成物が得られることが開示されている。しかし、この 成形用エポキシ樹脂組成物は、耐水性、IC基盤との密 着性、耐熱性が不十分であり、これを封止剤として用い て製造した半導体は信頼性が不十分であった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、半導体封止

用に有用な耐水性、IC基盤との密着性、耐熱性、トラ ンスファーモールディング時の離型性、捺印性が良く、 信頼性の優れた半導体封止用エポキシ樹脂組成物を提供 することを課題とする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記課題に ついて鋭意検討した結果、前記特公平2-36148号 記載の変性オルガノポリシロキサンは、遊離した未反応 原料のポリオキシアルキレン化合物を多く含むために、 半導体封止用エポキシ樹脂組成物の耐水性、IC基盤と 10 の密着性、耐熱性に悪影響を与え信頼性を悪くしている ことを見出だした。そこで各種シリコーンオイル類とそ\*

\*の製造方法について検討したところ、特定の方法により 製造した新規な変性オルガノポリシロキサン化合物は、 エポキシ基との反応性基とポリオキシアルキレン基を有 しているが、未反応のポリオキシアルキレン化合物の殆 どはエポキシ樹脂組成物の硬化時に反応するので、耐水 性、IC基盤との密着性、耐熱性、トランスファーモー ルディング時の離型性、捺印性等に悪影響を与えず、信 頼性に優れた半導体を製造できることを見出だし、更に 検討した結果本発明を完成させた。

#### [0005]

【発明の実施の形態】従って、本発明は次式(1):

[式中、Rは同一または相異なり、水素原子または1価 ※ R<sup>2</sup> は次式: の炭化水素基を表し、R<sup>1</sup> はエポキシ基含有基を表し、※20 [(1:7]  $-R^5$  O (C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> O)<sub>a</sub> (C<sub>3</sub> H<sub>6</sub> O)<sub>b</sub>  $R^6$ 

(式中、R<sup>5</sup> は炭素原子数2以上の2価の炭化水素基を ル基を表し、aおよびbは0または正数で、かつa+b★

表し、R<sup>6</sup> は水素原子基、1 価の炭化水素基またはアシ  $-R^{7} O (C_{2} H_{4} O)_{c}$ 

(式中、R<sup>7</sup> は炭素原子数2以上の2価の炭化水素基を 表し、R<sup>®</sup> はエポキシ基含有基を表し、cおよびdはO または正数で、かつa+b≥1である)で表される有機 置換基を表し、R<sup>1</sup> はR、R<sup>1</sup> またはR<sup>2</sup> のいずれかに 定義された意味を表し、1、m、nおよびoはそれぞれ 30 平均数で1、mおよびnは0~1000でありoは1~ 1000 cm 0.00 cm 0.00を満足する値であり、更に $R^{4}$ が $R^{2}$ の場合は $1 \ge 0$  $/(n+o+2) \ge 0.02$ を、それ以外の場合は $1 \ge$ o/(n+o)≥0.02を満足する値であるが、ただ し、mが0の場合はR<sup>1</sup> はR<sup>1</sup> に定義された意味を表 し、nが0の場合はR はR に定義された意味を表 す] で表される変性オルガノポリシロキサン化合物の製 造方法、その方法により製造された前記式(1)で表さ れる変性オルガノポリシロキサン化合物およびそれを用 いた半導体封止用エポキシ樹脂組成物に関する。

【0006】本発明の変性オルガノポリシロキサン化合 物は上記式(1)で表される。式(1)中、Rは同一ま たは相異なり、水素原子または1価の炭化水素基(例え ばアルキル基、フェニル基、アルキルフェニル基、ナフ チル基等)を表すが、好ましくはメチル基、エチル基、 プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプ チル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル 基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペン タデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタ 50

★ $\ge 1$  である) で表される有機置換基を表し、 $R^3$  は次 

#### 【化8】 $(C_3 H_6 O) a R^8$

デシル基、ノナデシル基等の直鎖または分岐した炭素数 1~18のアルキル基またはフェニル基であり特に好ま しくはメチル基である。上記R<sup>1</sup> 基はエポキシ基含有基 であり、具体的な例としては、

[化9]

$$\begin{array}{c} (\text{CH}_2) \ _2 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} 0 \\ \end{array}$$

を挙げることができる。上記R<sup>2</sup> 基中のR<sup>5</sup> 基とR<sup>3</sup> 基 中の R 基はそれぞれ炭素原子数 2以上の 2 価の炭化水 素基を表し、例えば直鎖または分岐したアルキレン基が 挙げられ、具体的な例としては、

5

等を挙げることができる。上記 $R^2$  基中の $R^6$  基は上記Rで例示したのと同じ基またはアシル基から選択されるが好ましくは水素原子、メチル基、エチル基、ブチル基である。上記 $R^3$  基中の $R^6$  基は上記 $R^1$  基で例示したのと同様の基から選択される。

【0007】上記の(1)式中のnとのの比は、 $R^4$ が  $R^2$ の場合は $1 \ge o$ / $(n+o+2) \ge 0$ .02を、それ以外の場合は $1 \ge o$ / $(n+o) \ge 0$ .02を満足する値であることが必須で、好ましくは $R^4$ が $R^2$ の場合は0.5 $\ge o$ / $(n+o+2) \ge 0$ .05でそれ以外の場合は0.5 $\ge o$ / $(n+o) \ge 0$ .05である。この比が大き過ぎるとエポキシ樹脂組成物の流動性が悪くなり、この比が小さ過ぎるとエポキシ樹脂組成物の硬化後\*

(式中、 $R^6$ 、a および b は前記式 (1) で定義したの ※れる化合物 と同じ意味を表し、 $R^{10}$  はアルケニル基を表す)で表さ※ 【化 15】  $R^{11}$  O( $C_2$   $H_4$  O) c ( $C_3$   $H_6$  O) a  $R^8$ 

(式中、 $R^*$ 、aおよびbは前記式(1)で定義したのと同じ意味を表し、 $R^*$ はアルケニル基を表す)で表される化合物を付加させる工程により製造される。

【0009】前記のSiH基含有オルガノポリシロキサ★

(式中、R、l、m、n および o は前記式(1)で定義したのと同じ意味を表し、R<sup> $\theta$ </sup> は水素原子基または R と同じ意味を表す)で示される。また、エポキシ基とアルケニル基を同時に持つ化合物として、例えば次式:

[化17]
$$CH_2 = CHCH_2 OCH_2 CH - CH_2$$

【化18】

$$CH_{2} = CH - \sqrt{ }$$

等の化合物が挙げられる。

【0010】本発明においては、前記の式(1)で表される変性オルガノポリシロキサン化合物の製造時にSiH基含有オルガノポリシロキサン化合物に(b)を付加させた後に(c)を付加させることが必須である。逆の順番で製造した変性オルガノポリシロキサン化合物では、それとエポキシ樹脂組成物中の遊離ポリオキシアルキレン化合物量が多くなり、半導体封止用としては不適となるからである。尚、(a)の付加時期は特に限定されない。例えば(b)および(c)の付加前後に付加させたり、(b)または(c)と同時に付加させたりすれば良い。

\*の遊離ポリオキシアルキレン成分が多くなり、いずれも 半導体封止剤として不適となる。また、これと  $1 \le l + m + n + o \le 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ および \ a + b \ge 1 \ である以外に$ <math>l、m、n、o、a および b の値は限定されないが、それらの好ましい値は、 $5 \le l \le 3 \ 0 \ 0 \ 1 \le m \le 5 \ 0$ 、 $1 \le n \le 3 \ 0 \ 1 \le o \le 2 \ 0 \ 0 \le a \le 3 \ 0 \ 1 \le b \le 3 \ 0 \ 0$  である。

【0008】上記の変性オルガノポリシロキサン化合物は、SiH基含有オルガノポリシロキサン化合物に触媒の存在下に(a)1分子中にエポキシ基とアルケニル基を同時に持つ化合物、(b)次式(2): 【化14】

※れる化合物および(c)次式(3):

★ン化合物は、SiH基を3つ以上持ち、重合度が100 0以下であること以外は特に限定されず、例えば次式: ) 【化16】

【0011】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物はエポキシ樹脂と前記方法で製造された前記式(1)で示される変性オルガノポリシロキサン化合物を主成分と30 する。エポキシ樹脂は1分子中に2個以上のエポキシ基を有するものであれば特に限定されない。具体的にはビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、トリアジン核含有エポキシ樹脂およびこれらの変性樹脂等の1種または2種以上を用いることができる。

【0012】前記方法で製造された前記式(1)で示される変性オルガノポリシロキサン化合物は、必要に応じて1種または2種以上を用いることができる。その配合割合は限定されないが、エポキシ樹脂組成物100重量部に対して0.1重量部~20重量部、特には0.5~15重量部の範囲が好ましい。その理由は、配合割合が上記範囲以下であると、変性オルガノポリシロキサン化合物を配合しない場合と比較してトランスファーモールディング時の離型性、IC基盤との密着性、耐熱性、耐水性、捺印性等の向上が見られないし、上記範囲以上であると機械強度、電気特性、耐水性等がかえって低下することがあるからである。

【0013】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物 50 には、通常用いられる硬化剤を用いることができる。例

R

えば無水フタル酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、テトラ ヒドロ無水フタル酸、無水ピロメリット酸等の酸無水 物、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエ チレンテトラミン、ジエチルアミノプロピルアミン、N ーアミノエチルピペラジン、ビス(4-アミノー3-メ チルシクロヘキシル) メタン、メタンジアミン等のアミ ン化合物、あるいはフェノール、ビスフェノールA、ビ スフェノールF、テトラブロモビスフェノールA、クレ ゾール等のフェノール化合物、キシレン樹脂等を挙げる ことができる。これらの硬化剤以外に通常使用される硬 10 化促進剤、例えばBDMA等の第3アミン類、イミダゾ ール類、有機リン化合物類等を使用することができる。 更に本組成物には通常用いられる無機充填剤やシランカ ップリング剤、難燃剤、着色剤、離型剤、シリコーンオ イル類(ジメチルポリシロキサン及びメチル基の一部を エポキシ基、カルボキシル基、アミノ基等で変性したジ メチルポリシロキサン等)、ゴム等の低応力剤等の添加 剤を配合することができる。

#### [0014]

【実施例】以下、本発明を実施例により説明するが、本 20 発明はこれに限定されるものではなく、本発明の技術思想を利用する実施態様は全て本発明の範囲に含まれるものである。実施例に先立ち半導体封止用エポキシ樹脂組成物の評価方法を示す。

#### 【0015】耐水性

To-202トランジスター20個取り金型を利用し、 175℃で2分間の成形条件でトランスファー成形して 半導体を封止した。この成形物をレッドチェック液に各 100個浸漬し、24時間煮沸させた後取りだし、成形 \* 浸透具合を顕微鏡で観察し、僅かでも浸透が認められたものの個数を判定した。

#### 耐熱性

(5)

175℃で8時間の成形条件でトランスファー成形した  $6 \times 6 \times 2$ . 05mmの成形品を温度サイクルテスト (150℃~-196℃) にかけ、500サイクルのテストをおこない、クラックの発生した成形品の個数を判定した。

#### 金型離型性

断面積 $1 \text{ cm}^2$  の円筒形キャビティを有する金型で、 1.5 gの各組成物を175℃で2分間圧縮成形し、成形直後の金型からの離型押し出し力(k g)をプッシュプルゲージで測定した。これを10回繰り返し、その最低と最高の値をとった。

#### 捺印性

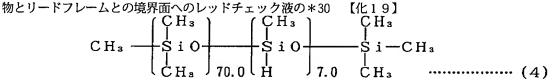
To-202トランジスタ20個取り金型を使用し、175℃で2分間トランスファー成形した成形表面に、マーケム社7261インクを捺印し、150℃で1時間インクを硬化させた後、インク表面にセロファンテープを密着させ、それを急激にはがしたときのテープ側へのインクの転写性を肉眼で判定した。これを10回繰り返し、10共テープ側に全く転写しないものを○印、テープ側に一部でも転写したものが1回以上あるものを×印とした。

【0016】<u>変性オルガノポリシロキサン化合物の製造</u>

#### 実施例1

※【化20】

機械的撹拌機、凝縮器、温度計および窒素挿入口を備えた3つ口フラスコに次式(4):



で示されるジメチルハイドロジェンポリシロキサン1. 00モル、次式(5):

で表される化合物 2. 10モル、上記ジメチルハイドロジェンポリシロキサンと同重量のトルエンおよび白金濃度が上記ジメチルハイドロジェンポリシロキサンに対して20pmとなる量の塩化白金酸の10%メタノール溶液を入れ窒素雰囲気下で撹拌した。さらに窒素雰囲気★

★下、 $80\sim100$ ℃で反応させた。前記化合物が2.00 モル付加したことを確認してから50℃/1 mmHg で溶媒と未反応原料を除去した。更に温度を40℃以下にして、次式(6):

.....(6)

で表される化合物4.51モルと前回と同量のトルエン を加えた後、窒素雰囲気下、80~100℃で反応さ せ、前記化合物が4.3モル付加したことを確認した。 50 更に温度を40℃以下にして次式(7): 9

10

..... (7)

[(£22])
$$CH_{2} = CHCH_{2} O (C_{2} H_{4} O)_{15} (C_{3} H_{6} O)_{25}CH_{2} CH - CH$$

で表される化合物 1.19 モルを加えた後、窒素雰囲気 \*0  $\mathbb{C}/1$  mm  $\mathbb{H}$  g で溶媒と未反応原料を除去し、次式下、S i  $\mathbb{H}$  基が確認されなくなるまで 80  $\mathbb{C}/1$  00  $\mathbb{C}$  (8) : 反応させた。その後  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{H}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{O}_3$  で中和し、濾過後に  $\mathbb{S}$  \* 【化  $\mathbb{C}$  3】

A :

$$-(CH_2)_3 O(C_2H_4O)_{15}(C_3H_6O)_{25}CH_3$$

B:

で表される本発明の変性オルガノポリシロキサン化合物 を得た。以下、これを化合物 1 とする。尚、上記の製造において、付加反応の進行は、残存 S i H基量を K O H のアルコール溶液との水素ガス発生量により測定することにより確認した。

#### 【0017】 実施例2

実施例1と同様の反応装置に前記式(4)で示されるジ メチルハイドロジェンポリシロキサン1.00モル、前 記式(6)で表される化合物4.51モルおよび実施例 1と同量のトルエンと塩化白金酸の10%メタノール溶 液を入れ窒素雰囲気下で撹拌した。さらに窒素雰囲気 下、80~100℃で反応させた。前記化合物が4.3 モル付加したことを確認してから温度を40℃以下にし て、前記式(7)で表される化合物1.19モルを加え た後、窒素雰囲気下、80~100℃で反応させ、前記 化合物が0.7モル付加したことを確認した。更に温度 を40℃以下にして前記式(5)で表される化合物2. 10モルを加えた後、窒素雰囲気下、SiH基が確認さ れなくなるまで80~100℃で反応させた。その後N aHCO』で中和し、濾過後に回転式蒸発装置により5 O℃/1mmHgで溶媒と未反応原料を除去し、実施例 1と同様に前記式(8)で表される本発明の変性オルガ ノポリシロキサン化合物を得た。以下、これを化合物2 とする。

#### 【0018】 <u>比較例1</u>

実施例1と同様の反応装置に前記式(4)で示されるジ メチルハイドロジェンポリシロキサン 1. 00モル、前 記式(5)で表される化合物2.10モルおよび実施例 1と同量のトルエンと塩化白金酸の10%メタノール溶 液を入れ窒素雰囲気下で撹拌した。さらに窒素雰囲気 下、80~100℃で反応させた。前記化合物が2.0 0モル付加したことを確認してから温度を40℃以下に して前記式(7)で表される化合物0.74モルを加 え、窒素雰囲気下、80~100℃で反応させ、前記化 合物が0.7モル付加したことを確認した。更に温度を 40℃以下にして前記式(6)で表される化合物4.9 6モルを加えた後、窒素雰囲気下、SiH基が確認され なくなるまで80~100℃で反応させた。その後Na HCO<sub>3</sub>で中和し、濾過後に回転式蒸発装置により50 ℃/1mmHgで溶媒と未反応原料を除去し、実施例1 と同様に前記式(8)で表されるが本発明とは異なる変 性オルガノポリシロキサン化合物を得た。以下、これを 化合物3とする。

#### 【0019】比較例2

実施例1と同様の反応装置に前記式(4)で示されるジメチルハイドロジェンポリシロキサン1.00モル、前記式(7)で表される化合物0.74モルおよび実施例1と同量のトルエンと塩化白金酸の10%メタノール溶

11

液を入れ窒素雰囲気下で撹拌した。さらに窒素雰囲気下、80~100℃で反応させた。前記化合物が0.7 モル付加したことを確認してから温度を40℃以下にして前記式(6)で表される化合物4.96モルを加え、窒素雰囲気下、80~100℃で反応させ、前記化合物が4.3モル付加したことを確認した。更に温度を40℃以下にして前記式(5)で表される化合物2.20モルを加えた後、窒素雰囲気下、SiH基が確認されなくなるまで80~100℃で反応させた。その後NaHCO。で中和し、濾過後に回転式蒸発装置により50℃/101mmHgで溶媒と未反応原料を除去し、実施例1と同様に前記式(8)で表されるが本発明とは異なる変性オ\*

\*ルガノポリシロキサン化合物を得た。以下、これを化合物 4 とする。

12

#### 【0020】比較例3

前記式(6)で表される化合物の使用量を4.70モルとした以外は比較例1と同様の方法で合成試験をおこなったが、式(6)で表される化合物の反応工程を10時間続けてもSiH基が検出され、その後は、更に10時間反応を続けてもSiH基の検出量に変化がなかったので、合成試験を中断した。

#### 0 【0021】<u>実施例3</u>

実施例1と同様の反応装置に次式:

るが本発明とは異なる変性オ\* 【化24】 
$$CH_3$$
  $CH_3$   $CH_3$   $CH_3$   $CH_4$   $CH_5$   $CH_5$ 

で示されるジメチルハイドロジェンポリシロキサン1. 00モル、次式:

【化25】

$$CH_2 = CH - C$$

で表される化合物 1.60モルおよび上記ジメチルハイドロジェンポリシロキサンと同重量のトルエンおよび白※

で表される化合物 1 0. 0 0 モルと前回と同量のトルエンを加えた後、窒素雰囲気下、80~100℃で反応させ、前記化合物が9.3モル付加したことを確認した。★

※金濃度が上記ジメチルハイドロジェンポリシロキサンに 対して20ppmとなる量の塩化白金酸の10%メタノ 20 ール溶液を入れ窒素雰囲気下で撹拌した。さらに窒素雰 囲気下、80~100℃で反応させた。前記化合物が 1.5モル付加したことを確認してから50℃/1mm Hgで溶媒と未反応原料を除去した。更に温度を40℃ 以下にして、次式:

★更に温度を40℃以下にして次式:

【化27】

で表される化合物 1.00モルを加えた後、窒素雰囲気下、SiH基が確認されなくなるまで  $80\sim100$  で反応させた。その後  $NaHCO_3$  で中和し、濾過後に 5

0℃/1mmHgで溶媒と未反応原料を除去し、次式: 【化28】

$$CH_{3} = \begin{cases} CH_{3} \\ SiO \\ CH_{3} \end{cases} = \begin{cases} CH_{3} \\ SiO \\ O\\ CH_{2} \end{cases} = \begin{cases} CH_{3} \\ SiO \\ O\\ O \end{cases} = \begin{cases} CH_{3} \\ CH_{3} \\ SiO \\ O \end{cases} = \begin{cases} CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \end{cases} = CH_{3}$$

$$CH_{3} = CH_{3}$$

A:

- (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub> O (C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> O)<sub>5</sub> (C<sub>3</sub> H<sub>5</sub> O)<sub>2</sub> CH<sub>3</sub>

で表される本発明の変性オルガノポリシロキサン化合物 おいて、付加反応の進行は、残存SiH基量をKOHの アルコール溶液との水素ガス発生量により測定すること により確認した。

【0022】半導体封止用エポキシ樹脂組成物の調製 エポキシ当量220、軟化点80℃のクレゾールノボラ ックエポキシ樹脂75重量部、エポキシ当量400、軟 化点70℃、臭素含有量45重量%の臭素化ビスフェノ ールA型エポキシ樹脂25部、硬化剤として軟化点90 ℃のフェノールノボラック樹脂50部、無機質充填剤と して溶融シリカ粉末420部、硬化促進剤として2ーメ チルー4ーイミダゾール1部、顔料としてカーボンブラ ック2部、三酸化アンチモン20部および表1に示す種\*

\*類のオルガノポリシロキサン化合物2部を加え、80~ を得た。以下、これを化合物6とする。尚、上記製造に 20 90℃の熱ロールで混練し、冷却後粉砕して実施例1~ 3および比較例1~5の半導体封止用エポキシ樹脂組成 物を得た。

【0023】半導体封止用エポキシ樹脂組成物の評価 上記実施例1~3および比較例1の半導体封止用エポキ シ樹脂組成物を用いて耐水性、耐熱性および金型離型性 を試験し、結果を表1に示した。表1より本発明の半導 体封止用エポキシ樹脂組成物は比較例よりも、優れた耐 水性と耐熱性を持ち、更に従来の物と同程度の離型性を 持つことが示され、半導体封止用に有用であることがわ 30 かった。

[0024]

【表1】

No.	実施例	実施例 2	実施例	比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4
変性 シリコーン	化合物 1	化合物 2	化合物 6	化合物 3	化合物 4	化合物 5*	無添加
耐水性 (個数)	1	2	3	20	25	28	100
耐熱性 (個数)	2	2	3	15	14	15	20
金型離型性 (kg)	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	10~12
捺印性	0	0	0	0	0	0	×

表1において、化合物5は次式を有する化合物である。

【化29】

A :

- (CH<sub>2</sub>) 3 O (C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> O) 15 (C<sub>3</sub> H<sub>6</sub> O) 25 CH<sub>3</sub>

### [0025]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明の方法により製造された新規な変性オルガノポリシロキサン化合物は、それを配合することにより耐水性、IC基盤との密着性、耐熱性、離型性、捺印性および信頼性の優れた半導体封止用エポキシ樹脂組成物を提供することが

できるので産業上非常に有用である。また、本発明の半 導体封止用エポキシ樹脂組成物は耐水性、IC基盤との 密着性、耐熱性、トランスファーモールディング時の離 型性、捺印性が良く、信頼性が優れているので産業上非 常に有用である。

## THIS PAGE BLANK (USPTO)